

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
คำอุทิศ	จ
กิตติกรรมประกาศ	ฉ
สารบัญตาราง	ณ
สารบัญภาพ	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย	2
1.4 สถานที่ทำวิจัย	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.6 โครงสร้างของวิทยานิพนธ์	3
บทที่ 2 บรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของ BaTiO ₃	5
2.2 การพัฒนาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO ₃	12
2.3 การประยุกต์ใช้งานวัสดุเซรามิกไดอิเล็กทริก	29
บทที่ 3 ทฤษฎีพื้นฐาน	33
3.1 ทฤษฎีไดอิเล็กทริก	33
3.2 โดเมนเฟอร์โรอิเล็กทริก	48
3.3 ผลของขนาดเกรน	50
3.4 ผลของความเค้น	51
บทที่ 4 วิธีการวิจัย	53
4.1 การสังเคราะห์วัสดุผง BaTiO ₃ และ Ba _{1-x} Fe _x TiO ₃ (0 ≤ x ≤ 0.05)) โดยใช้สารละลายเจลาวันทางจระเข้เป็นตัวทำละลาย	53
4.2 การเตรียมวัสดุเซรามิก BaTiO ₃ และ วัสดุเซรามิก Ba _{1-x} Fe _x TiO ₃ (0 ≤ x ≤ 0.05))	57
4.3 การศึกษาคุณลักษณะของวัสดุผง BaTiO ₃ , วัสดุผง Ba _{1-x} Fe _x TiO ₃ (0 ≤ x ≤ 0.05), วัสดุเซรามิก BaTiO ₃ และ วัสดุเซรามิก Ba _{1-x} Fe _x TiO ₃ (0 ≤ x ≤ 0.05))	59
4.4 การศึกษาผลของอุณหภูมิและความถี่ต่อสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก BaTiO ₃ และ วัสดุเซรามิก Ba _{1-x} Fe _x TiO ₃ (0 ≤ x ≤ 0.05)	64
4.5 การศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดียวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก BaTiO ₃ และวัสดุเซรามิก Ba _{1-x} Fe _x TiO ₃ (0 ≤ x ≤ 0.05)	69

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 ผลการวิจัยและอภิปรายผล	71
5.1 ผลการศึกษาวัสดุผงและวัสดุ BaTiO_3 โดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาวันทางจะเซ้เท่ากับ 1:5	71
5.2 ผลการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก BaTiO_3 เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาวันทางจะเซ้เท่ากับ 1:5	88
5.3 ผลการศึกษาการสังเคราะห์วัสดุผง BaTiO_3 ชั่ว	102
5.4 ผลการศึกษาวัสดุผงและวัสดุ $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) โดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาวันทางจะเซ้เท่ากับ 1:10	105
5.5 ผลการศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาวันทางจะเซ้เท่ากับ 1:10	136
บทที่ 6 สรุปและข้อเสนอแนะ	167
6.1 การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของวัสดุผง และ วัสดุเซรามิก BaTiO_3 เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาวันทางจะเซ้เท่ากับ 1:5	167
6.2 การศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก BaTiO_3	168
6.3 การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของวัสดุผง และ วัสดุเซรามิก $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาวันทางจะเซ้เท่ากับ 1:10	169
6.4 การศึกษาสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$)	172
6.5 ข้อเสนอแนะและงานวิจัยต่อไป	173
เอกสารอ้างอิง	175
ภาคผนวก	179
ประวัติผู้เขียน	187

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 2.1	แสดงข้อดี-ข้อเสียของวิธีการสังเคราะห์วัสดุผง BaTiO_3 โดยวิธีการสังเคราะห์แบบต่าง ๆ	14
ตารางที่ 2.2	รายละเอียดและเงื่อนไขของการเตรียมวัสดุผง และ วัสดุ BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5	19
ตารางที่ 2.3	ลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุ BaTiO_3 เจือด้วย Nb_2O_5 ที่ตรวจพบ	19
ตารางที่ 2.4	รหัสของตัวเก็บประจุกลุ่มที่ 2 และ 3 สำหรับการเลือกใช้งานในช่วงอุณหภูมิต่าง ๆ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของค่าความจุไฟฟ้าต่าง ๆ	31
ตารางที่ 4.1	เงื่อนไขการเตรียมวัสดุผงทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัยนี้	56
ตารางที่ 4.2	เงื่อนไขการเตรียมวัสดุเซรามิกทั้งหมดที่ใช้ในงานวิจัยนี้	58
ตารางที่ 5.1	แสดงข้อมูลอ้างอิงตำแหน่งของเลขคลื่น (wavenumber) ที่มีการส่งผ่านแสงอินฟราเรดของหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ จากกลุ่มวิจัยอื่น	73
ตารางที่ 5.2	ข้อมูลพื้นฐานของวัสดุผง BaTiO_3 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบลูกบาศก์ทำการศึกษาโดยเทคนิค XRD	77
ตารางที่ 5.3	ผลการคำนวณระยะห่างระหว่างระนาบเพื่อระบุโครงสร้างของวัสดุผง BaTiO_3 ที่ผ่านการแคลไซน์ที่เงื่อนไขต่าง ๆ (อ้างอิงจาก JCPDS No 89-2263)	81
ตารางที่ 5.4	ขนาดเกรนของวัสดุเซรามิก BaTiO_3 ที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ทำการศึกษาโดยเทคนิค SEM	87
ตารางที่ 5.5	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก BaTiO_3 จากกลุ่มวิจัยอื่นและค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่ได้จากการทดลอง	91
ตารางที่ 5.6	แสดงเปอร์เซ็นต์การสลายตัวโดยน้ำหนักของเจลแห้ง (วัสดุผงตั้งต้น) $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) ในอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 10°C / นาที ในช่วงอุณหภูมิ 600°C ถึง 1000°C	110
ตารางที่ 5.7	ข้อมูลพื้นฐานของวัสดุผง $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) ที่มีเฟสเป็นแบบลูกบาศก์และ เทตระโกนัล ทำการศึกษาโดยเทคนิค XRD	124
ตารางที่ 5.8	เงื่อนไขการเตรียมวัสดุผง $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) ที่ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และวัสดุเซรามิก $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) ที่ผ่านการเผาผนึกที่ อุณหภูมิ 1100°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	125
ตารางที่ 5.9	ข้อมูลพื้นฐานของวัสดุเซรามิก $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) ที่มีเฟสเป็นเฮกซะกอนอลเฟส ทำการศึกษาโดยเทคนิค XRD	131
ตารางที่ 5.10	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่อุณหภูมิห้องและความถี่ 100 kHz ของวัสดุเซรามิก $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ที่ได้จากการทดลอง	138
ตารางที่ 5.11	แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกที่ศึกษาในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ที่ช่วงอุณหภูมิ -50°C ถึง 200°C ของวัสดุเซรามิก $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$)	146

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 2.1	แสดงหน่วยเซลล์ของ BaTiO_3 ที่มีโครงสร้างแบบลูกบาศก์	5
ภาพที่ 2.2	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ BaTiO_3 เทียบกับอุณหภูมิ	6
ภาพที่ 2.3	แสดงการเลื่อนตำแหน่งของอะตอมในผลึก BaTiO_3	7
ภาพที่ 2.4	แสดงโพลาริเซชันตัวเองโดยไม่มีสนามไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องภายในผลึก (ก) เมื่อให้สนามไฟฟ้า E_x เข้าไปในผลึก (ข) หลังจากให้สนามไฟฟ้า E_x เข้าไปในผลึกจะถูกแบ่งให้มีการโพลาริเซชันที่ตรงข้ามกัน	7
ภาพที่ 2.5	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง BaTiO_3 ที่ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 260°C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยมีรูปแบบการเลี้ยวเบนแบบคิวบิก	8
ภาพที่ 2.6	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุ BaTiO_3 (ก) ก่อนผ่านการ anneal ที่อุณหภูมิ 1000°C มีเฟสเป็นลูกบาศก์ (ข) หลังผ่านการ anneal ที่อุณหภูมิ 1000°C มีเฟสเป็นเทตระโกนัล (ค) ภาพแทรกขยายยอดกราฟ รูป (ข) ที่มีระนาบเลี้ยวเบนที่แตกต่างจากรูป (ก)	9
ภาพที่ 2.7	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 ที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1250°C เป็นเวลา (ก) 10 ชั่วโมง (ข) 20 ชั่วโมง โดยทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 40 ถึง 150°C	10
ภาพที่ 2.8	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 โดยทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 20 ถึง 150°C	11
ภาพที่ 2.9	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 โดยทำการศึกษาในช่วงความถี่ 0.1 kHz ถึง 100 kHz และทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 20°C ถึง 150°C	12
ภาพที่ 2.10	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 ที่มีขนาดของเกรนที่แตกต่างกันโดยทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 25°C ถึง 180°C ที่ความถี่ 1 kHz	13
ภาพที่ 2.11	แสดงโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบภายในเจลวุ้นทางจระเข้ (ก) โครงสร้างทางเคมีของสารอะโลอิน (ข) โครงสร้างทางเคมีของสารอะโลซิน (ค) โครงสร้างหลักของวุ้นทางจระเข้	15
ภาพที่ 2.12	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ $\text{Ba}(\text{Ti}_{1-y}\text{Ce}_y)\text{O}_3$ โดยที่ $0 \leq y \leq 0.3$ โดยทำการศึกษาในช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 500 K ที่ความถี่ 10 kHz	18
ภาพที่ 2.13	ภาพถ่ายพื้นผิวของวัสดุเซรามิก BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5 ที่ผ่านการเผาผนึกที่ $1,350^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ก) วัสดุเซรามิก BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5 โดยบริษัทผู้ผลิต TiO_2 คือ Degussa 25 ใช้เวลาในการบดย่อย BaCO_3 4 ชั่วโมง (ข) วัสดุเซรามิก BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5 โดยบริษัทผู้ผลิต TiO_2 คือ Degussa P25 ใช้เวลาในการบดย่อย BaCO_3 10 ชั่วโมง (ค) วัสดุเซรามิก BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5 โดยบริษัทผู้ผลิต TiO_2 คือ Baker Chem. Co., ใช้เวลาในการบดย่อย BaCO_3 4 ชั่วโมง	20

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 2.14	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 ที่ความถี่ 1 kHz เจือด้วย (ก) วัสดุเซรามิก BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5 โดยบริษัทผู้ผลิต TiO_2 คือ Degussa P25 ใช้เวลาในการบดย่อย BaCO_3 4 ชั่วโมง (ข) วัสดุเซรามิก BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5 โดยบริษัทผู้ผลิต TiO_2 คือ Degussa P25 ใช้เวลาในการบดย่อย BaCO_3 10 ชั่วโมง	21
ภาพที่ 2.15	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 ที่เจือด้วย Nb_2O_5 โดยบริษัทผู้ผลิต TiO_2 คือ Baker Chem. Co., ใช้เวลาในการบดย่อย BaCO_3 4 ชั่วโมง	21
ภาพที่ 2.16	แสดงค่าการเกิดเฟสของวัสดุ $\text{BaTi}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_{3-\delta}$ เมื่อ $(x = 0, 0.003, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 \text{ และ } 0.06)$ แผนงานที่อุณหภูมิ $1,000^\circ\text{C}$ ถึง $1,400^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	22
ภาพที่ 2.17	แสดงค่าแลตทิซพารามิเตอร์ของวัสดุ $\text{BaTi}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_{3-\delta}$ เมื่อ $x = 0, 0.003, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05 \text{ และ } 0.06$ แผนงานที่อุณหภูมิ $1,000$ ถึง $1,400^\circ\text{C}$ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	23
ภาพที่ 2.18	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ $\text{BaTi}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_{3-\delta}$ เมื่อ $0 < x < 0.1$ ($x = 0, 0.003, 0.01, 0.02, 0.03 \text{ และ } 0.04$) แผนงานที่อุณหภูมิ 1200°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ทำการศึกษาที่ความถี่ 100 kHz ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 25 ถึง 325°C	23
ภาพที่ 2.19	แสดงค่าอุณหภูมิคูรีของวัสดุ $\text{BaTi}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_{3-\delta}$ เมื่อ $0 < x < 0.1$ ($x = 0, 0.003, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 \text{ และ } 0.07$) แผนงานที่อุณหภูมิ 1200°C เป็นเวลา 12 ชั่วโมง	24
ภาพที่ 2.20	รูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ของวัสดุผง BaTiO_3 ที่เจือด้วย Sb_2O_3 ด้วยเงื่อนไขการเจือโดยใช้ Sb_2O_3 เท่ากับ 1, 3, 5 และ 7 wt.% ที่ผ่านการแคลไซน์ที่ 1200°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง	25
ภาพที่ 2.21	ภาพถ่ายพื้นผิวของวัสดุผง BaTiO_3 ที่เจือด้วย Sb_2O_3 ผ่านการแคลไซน์ที่ 1200°C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ก) วัสดุผง BaTiO_3 ที่ไม่เจือ Sb_2O_3 (ข) วัสดุผง BaTiO_3 ที่เจือ Sb_2O_3 เท่ากับ 1 wt.% (ค) วัสดุผง BaTiO_3 ที่เจือ Sb_2O_3 เท่ากับ 3 wt.%	26
ภาพที่ 2.22	ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 ที่เจือด้วย Sb_2O_3 ด้วยเงื่อนไขการเจือ Sb_2O_3 เท่ากับ 1, 3, 5 และ 7 wt.% ในช่วงอุณหภูมิ -12.5°C ถึง 225°C ที่ความถี่ 10 kHz	27
ภาพที่ 2.23	ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกของวัสดุ BaTiO_3 ที่เจือด้วย Sb_2O_3 ด้วยเงื่อนไขการเจือ Sb_2O_3 เท่ากับ 1, 3, 5 และ 7 wt.% ในช่วงอุณหภูมิ -12.5°C ถึง 225°C ที่ช่วงความถี่ 1 kHz ถึง 10 MHz	27
ภาพที่ 2.24	การเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกภายใต้การเปลี่ยนแปลงความดันของวัสดุเมื่อเทียบกับค่าคงที่ไดอิเล็กทริกก่อนให้ความดัน $((1-x)\text{Pb}(\text{Zr}_{0.05}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3 - (x)\text{BaTiO}_3$ ในช่วงความดัน 0 ถึง 15 MPa	28

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 2.25 การเปลี่ยนแปลงค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกภายใต้การเปลี่ยนแปลงความเค้นของวัสดุเมื่อเทียบกับค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกก่อนให้ความเค้น $((1-x)\text{Pb}(\text{Zr}_{0.05}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3-(x)\text{BaTiO}_3$ ในช่วงความเค้น 0 ถึง 15 MPa	29
ภาพที่ 2.26 วัสดุไดอิเล็กทริกที่สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ (ก) ตัวเก็บประจุหลายชั้น (ข) ทรานซิสเตอร์ (ค) อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์	30
ภาพที่ 2.27 ตัวเก็บประจุแบบเซรามิกกลุ่มต่าง ๆ	31
ภาพที่ 3.1 ตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนานระหว่างแผ่นเป็นสุญญากาศ เมื่อ $\vec{E}$ และ $\vec{P}$ คือ สนามไฟฟ้า และ สนามโพลาริเซชันทางฟ้า ตามลำดับ	34
ภาพที่ 3.2 ตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนานระหว่างแผ่นเป็นสารไดอิเล็กทริก เมื่อ $\vec{E}$ และ $\vec{P}$ คือ สนามไฟฟ้า และสนามโพลาริเซชันทางฟ้า ตามลำดับ	35
ภาพที่ 3.3 แผนภาพแสดงการเกิดโพลาริเซชันที่ความถี่ต่าง ๆ	41
ภาพที่ 3.4 แผนภาพแสดงผลของอุณหภูมิต่อค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ($\tan\delta$) ของสารไดอิเล็กทริกประเภทมีขั้ว (ก) ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกเนื่องจากการเกิดการณ์คลายไดโพล (ข) ค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริกเนื่องจากการนำไฟฟ้า	43
ภาพที่ 3.5 แผนภาพวงจรไฟฟ้าของการวัดสมบัติทางไดอิเล็กทริก	46
ภาพที่ 3.6 (ก) วงจรไฟฟ้าแบบขนานของตัวเก็บประจุที่มีสารไดอิเล็กทริก (ข) เฟสเซอร์ของกระแสในวงจร (เมื่อ R_p และ C_p คือความต้านทานและความจุไฟฟ้าของวัสดุไดอิเล็กทริกที่ต่อกันแบบขนาน ตามลำดับ	47
ภาพที่ 3.7 การเกิดผนังโดเมน 180° ในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเพอโรฟสไกต์ที่มีโครงสร้างแบบเทตระโกนัล	48
ภาพที่ 3.8 การเกิดผนังโดเมน 90° ในวัสดุเฟอร์โรอิเล็กทริกเพอโรฟสไกต์ที่มีโครงสร้างแบบเทตระโกนัล	49
ภาพที่ 4.1 แผนภาพการสังเคราะห์วัสดุผง BaTiO_3 และ $\text{Ba}_{1-x}\text{Fe}_x\text{TiO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.05$) เตรียมแบบใหม่โดยใช้อัตราส่วนสารละลายตั้งต้นของโลหะไนเตรดต่อสารละลายเจลวานทางจะเซ้เท่ากับ 1:5 และ 1:10 ตามลำดับ	55
ภาพที่ 4.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาในการเผาขึ้น	57
ภาพที่ 4.3 ลักษณะการจัดวางตัวอย่าง เมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ และอุปกรณ์ตรวจวัด	60
ภาพที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $\text{Brccos}\theta$ และ $\sin\theta$ ที่แสดงกรณีต่าง ๆ ที่ทำให้ยอดกราฟมีความกว้างเพิ่มขึ้น (ก) การขยายความกว้างของยอดกราฟเป็นผลมาจากขนาดอนุภาค (ข) การขยายความกว้างของยอดกราฟเป็นผลมาจากความเครียด (ค) การขยายความกว้างของยอดกราฟเป็นผลจากขนาดอนุภาคและความเครียด	62

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4.5	การเตรียมวัสดุตัวอย่างสำหรับทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กทริก (ก) ภาคตัวขวาง (ข) ผิวหน้าอิเล็กทรอนิกส์ด้านบน	65
ภาพที่ 4.6	หลักการทำงานของเครื่องทดสอบสมบัติทางไฟฟ้า Impedance/Gain-Phase Analyzer (HP 4194 A)	66
ภาพที่ 4.7	ระบบทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กทริกของวัสดุเซรามิก	66
ภาพที่ 4.8	หลักการวัดและการเก็บข้อมูลในการทดสอบสมบัติทางไดอิเล็กทริกในงานวิจัยนี้	68
ภาพที่ 4.9	ภาพระบบการวัดสมบัติทางไดอิเล็กทริกที่สภาวะความถี่ต่าง ๆ	70
ภาพที่ 5.1	การสลายตัวทางความร้อนของเจลแห้งโดยเทคนิค TG/DTA ของสารตั้งต้น BaTiO ₃ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลว่านหางจะเข้เท่ากับ 1:5	72
ภาพที่ 5.2	สเปกตรัม FTIR ของของวัสดุผง BaTiO ₃ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลว่านหางจะเข้เท่ากับ 1: 5 ที่ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ก) เจลแห้ง (ข) วัสดุผง BTP_1 (ค) วัสดุผง BTP_2 (ง) วัสดุผง BTP_3	74
ภาพที่ 5.3	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง BaTiO ₃ ที่ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ก) เจลแห้ง (ข) วัสดุผง BTP_1 (ค) วัสดุผง BTP_2 (ง) วัสดุผง BTP_3	76
ภาพที่ 5.4	แสดงพื้นผิวของของวัสดุผง BaTiO ₃ ที่ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง (ก) วัสดุผง BTP_1 (ข) วัสดุผง BTP_2 (ค) วัสดุผง BTP_3	78
ภาพที่ 5.5	ภาพถ่าย TEM และรูปแบบการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอนของวัสดุผง BaTiO ₃ ที่แคลไซน์ที่อุณหภูมิ ต่าง ๆ โดยใช้เวลาในการแคลไซน์ 2 ชั่วโมง (ก) วัสดุผง BTP_1 (ข) วัสดุผง BTP_2 (ค) วัสดุผง BTP_3 (ภาพแทรกแสดงภาพถ่าย TEM ของแท่งขนาดเล็ก)	80
ภาพที่ 5.6	รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุเซรามิก BaTiO ₃ ที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ก) วัสดุเซรามิก BTS_0 (ข) วัสดุเซรามิก BTS_1 (ค) วัสดุเซรามิก BTS_2 (ง) วัสดุเซรามิก BTS_3	83
ภาพที่ 5.7	แสดงพื้นผิวของของวัสดุเซรามิก BaTiO ₃ ที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง (ก) วัสดุเซรามิก BTS_0 (ข) วัสดุเซรามิก BTS_1 (ค) วัสดุเซรามิก BTS_2 (ง) วัสดุเซรามิก BTS_3	85
ภาพที่ 5.8	แสดงรามานสเปกตรัมของวัสดุเซรามิก BaTiO ₃ ที่ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยที่ (ก) วัสดุเซรามิก BTS_0 (ข) วัสดุเซรามิก BTS_2 (ง) วัสดุเซรามิก BTS_3	88

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 5.9 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ก) วัสดุเซรามิก BTS_0	92
ภาพที่ 5.10 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ข) วัสดุเซรามิก BTS_2	93
ภาพที่ 5.11 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ค) วัสดุเซรามิก BTS_3	94
ภาพที่ 5.12 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 kHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ก) วัสดุเซรามิก BTS_0 (ข) วัสดุเซรามิก BTS_2 (ค) วัสดุเซรามิก BTS_3	95
ภาพที่ 5.13 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -20 °C ถึง 180 °C และ 180 °C ถึง -20 °C ของ (ก) วัสดุเซรามิก BTS_0 (ข) วัสดุเซรามิก BTS_2 (ค) วัสดุเซรามิก BTS_3	96
ภาพที่ 5.14 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ก) วัสดุเซรามิก BTS_0	98
ภาพที่ 5.15 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ข) วัสดุเซรามิก BTS_2	99
ภาพที่ 5.16 การเปลี่ยนแปลงกับความถี่ของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ค) วัสดุเซรามิก BTS_3	100
ภาพที่ 5.17 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของวัสดุผง BaTiO ₃ ที่เตรียมซ้ำ โดยใช้อัตราส่วนสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาตินทางจระเข้เท่ากับ 1:5 โดยผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) 700 °C (ค) 800 °C (ง) 900 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	103
ภาพที่ 5.18 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของวัสดุผง BaTiO ₃ ที่เตรียมโดยใช้อัตราส่วนสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลาตินทางจระเข้เท่ากับ 1:10 โดยผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) 700 °C (ค) 800 °C (ง) 900 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	104

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 5.19 การสลายตัวทางความร้อนของเจลแห้งโดยเทคนิค TG/DTA ของสารตั้งต้น $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลาย เจลวุ้นทางจะแช่เท่ากับ 1:10 (ก) $x = 0$ (ข) $x = 0.01$	107
ภาพที่ 5.20 การสลายตัวทางความร้อนของเจลแห้งโดยเทคนิค TG/DTA ของสารตั้งต้น $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลาย เจลวุ้นทางจะแช่เท่ากับ 1:10 (ค) $x = 0.02$ (ง) $x = 0.03$	108
ภาพที่ 5.21 การสลายตัวทางความร้อนของเจลแห้งโดยเทคนิค TG/DTA ของสารตั้งต้น $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของสารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลาย เจลวุ้นทางจะแช่เท่ากับ 1:10 (จ) $x = 0.04$ (ฉ) $x = 0.05$	109
ภาพที่ 5.22 แสดงเปอร์เซ็นต์การสลายตัวของเจลแห้ง (วัสดุผลตั้งต้น) $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เมื่อ $(0 \leq x \leq 0.05)$ ในอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ $10^\circ C$ / นาที ในช่วงอุณหภูมิ 600 ถึง $1000^\circ C$	110
ภาพที่ 5.23 สเปกตรัม FTIR ของของวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของ สารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลวุ้นทางจะแช่เท่ากับ 1:10 (ก) $x = 0$ (ข) $x = 0.01$	112
ภาพที่ 5.24 สเปกตรัม FTIR ของของวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของ สารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลวุ้นทางจะแช่เท่ากับ 1:10 (ค) $x = 0.02$ (ง) $x = 0.03$	113
ภาพที่ 5.25 สเปกตรัม FTIR ของของวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เตรียมโดยใช้อัตราส่วนของ สารละลายตั้งต้นของโลหะต่อสารละลายเจลวุ้นทางจะแช่เท่ากับ 1:10 (จ) $x = 0.04$ (ฉ) $x = 0.05$	114
ภาพที่ 5.26 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เมื่อ $x = 0$ ผ่านการแคล ไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) แคลไซน์ $700^\circ C$ (ค) แคลไซน์ $800^\circ C$ (ง) แคลไซน์ $900^\circ C$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	117
ภาพที่ 5.27 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เมื่อ $x = 0.01$ ผ่านการ แคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) แคลไซน์ $700^\circ C$ (ค) แคลไซน์ $800^\circ C$ (ง) แคลไซน์ $900^\circ C$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	118
ภาพที่ 5.28 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เมื่อ $x = 0.02$ ผ่านการ แคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) แคลไซน์ $700^\circ C$ (ค) แคลไซน์ $800^\circ C$ (ง) แคลไซน์ $900^\circ C$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	119
ภาพที่ 5.29 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เมื่อ $x = 0.03$ ผ่านการ แคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) แคลไซน์ $700^\circ C$ (ค) แคลไซน์ $800^\circ C$ (ง) แคลไซน์ $900^\circ C$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	120

สารบัญภาพ (ต่อ)

	หน้า
ภาพที่ 5.30 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เมื่อ $x = 0.04$ ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) แคลไซน์ 700 °C (ค) แคลไซน์ 800 °C (ง) แคลไซน์ 900 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	121
ภาพที่ 5.31 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ เมื่อ $x = 0.05$ ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ (ก) เจลแห้ง (ข) แคลไซน์ 700 °C (ค) แคลไซน์ 800 °C (ง) แคลไซน์ 900 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	122
ภาพที่ 5.32 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยเงื่อนไข (ก) BFP_0 (ข) BFP_1 (ค) BFP_2 (ง) BFP_3 (จ) BFP_4 (ฉ) BFP_5	123
ภาพที่ 5.33 แสดงพื้นผิวของของวัสดุผง $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยเงื่อนไข (ก) BFP_0 (ข) BFP_1 (ค) BFP_2 (ง) BFP_3 (จ) BFP_4 (ฉ) BFP_5	126
ภาพที่ 5.34 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ในวัสดุเซรามิก $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ ผ่านการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 700 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยเงื่อนไข (ก) BFS_0 (ข) BFS_1 (ค) BFS_2 (ง) BFS_3 (จ) BFS_4 (ฉ) BFS_5	130
ภาพที่ 5.35 แสดงพื้นผิวของของวัสดุเซรามิก $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยเงื่อนไข (ก) BFS_0 (ข) BFS_1	133
ภาพที่ 5.36 แสดงพื้นผิวของของวัสดุเซรามิก $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยเงื่อนไข (ค) BFS_2 (ง) BFS_3	134
ภาพที่ 5.37 แสดงพื้นผิวของของวัสดุเซรามิก $Ba_{1-x}Fe_xTiO_3$ ผ่านการเผาผนึกที่อุณหภูมิ 1100 °C เป็นเวลา 4 ชั่วโมง โดยเงื่อนไข (จ) BFS_4 (ฉ) BFS_5	135
ภาพที่ 5.38 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 ถึง 200 °C (ก) วัสดุเซรามิก BFS_0	139
ภาพที่ 5.39 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ข) วัสดุเซรามิก BFS_1	140
ภาพที่ 5.40 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ค) วัสดุเซรามิก BFS_2	141
ภาพที่ 5.41 การเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิของค่าคงที่ไดอิเล็กทริกและค่าการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ในช่วงความถี่ 100 Hz ถึง 1 MHz ในช่วงอุณหภูมิ -50 °C ถึง 200 °C (ง) วัสดุเซรามิก BFS_3	142

